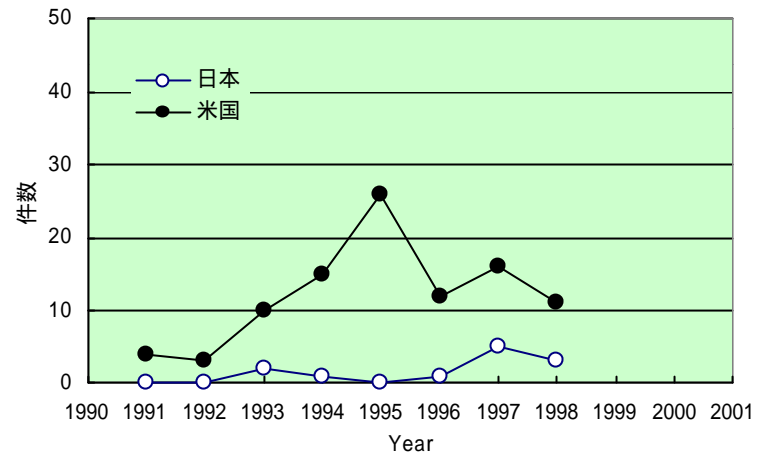
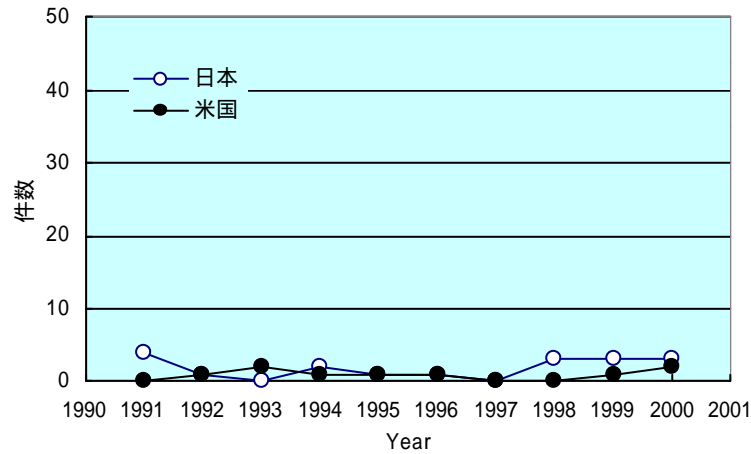


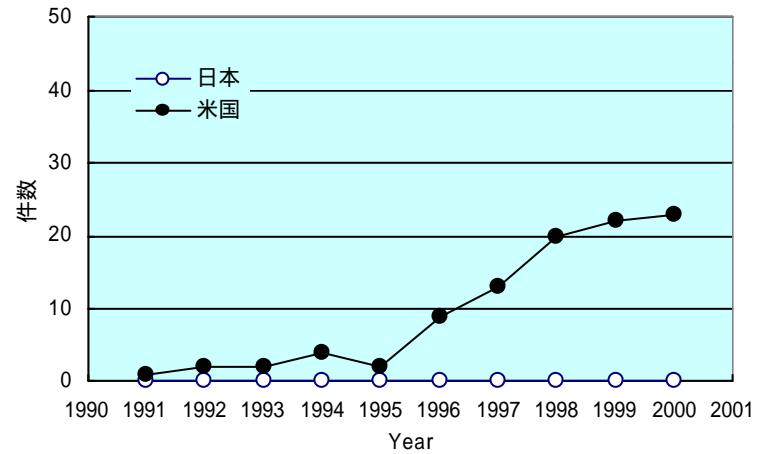
(a) 論文数推移



(b) 自国への出願動向

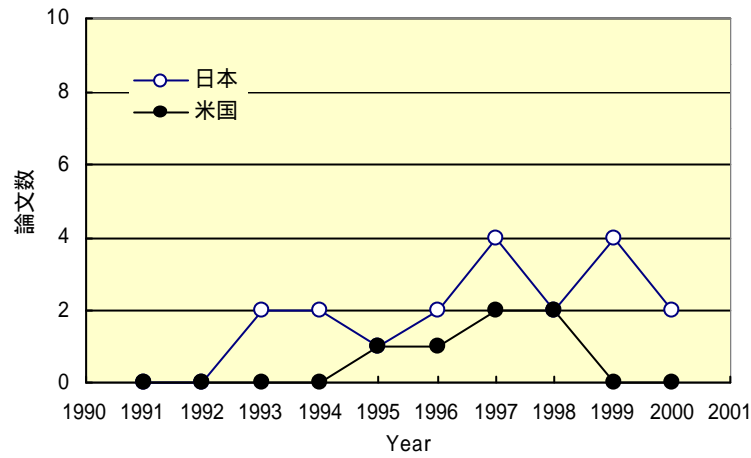


(c) 日本における特許登録数推移

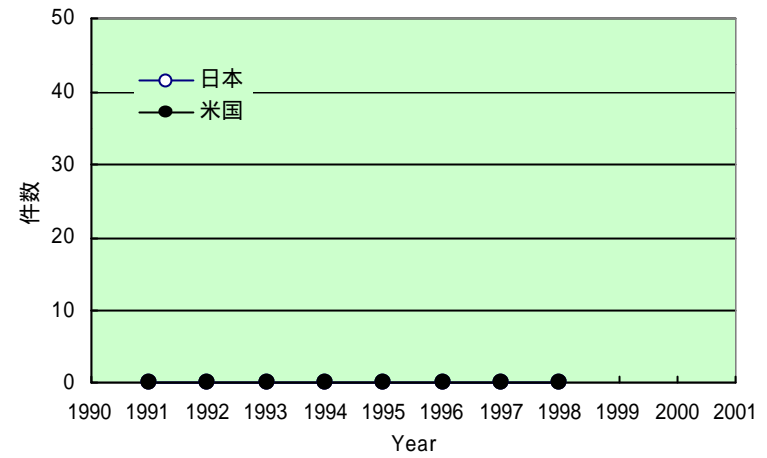


(d) 米国における特許登録数推移

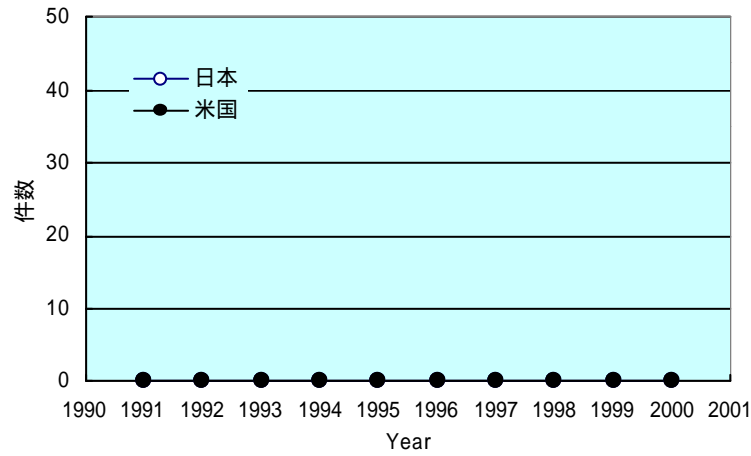
図 5.1-28 自己組織化に関する科学・技術競争力評価



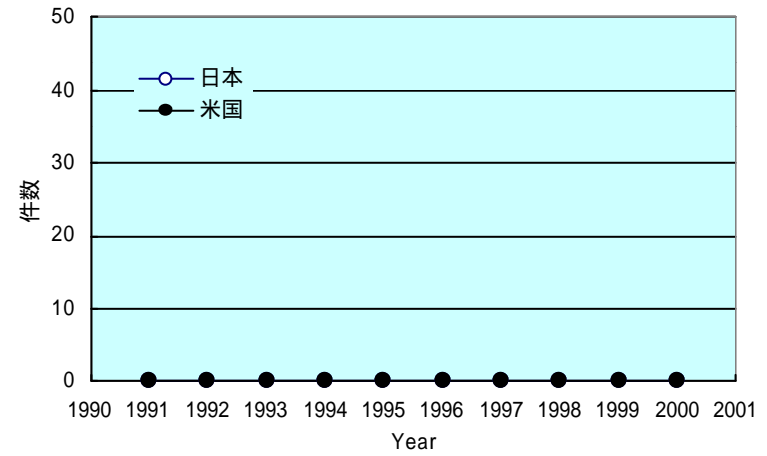
(a) 論文数推移



(b) 自国への出願動向

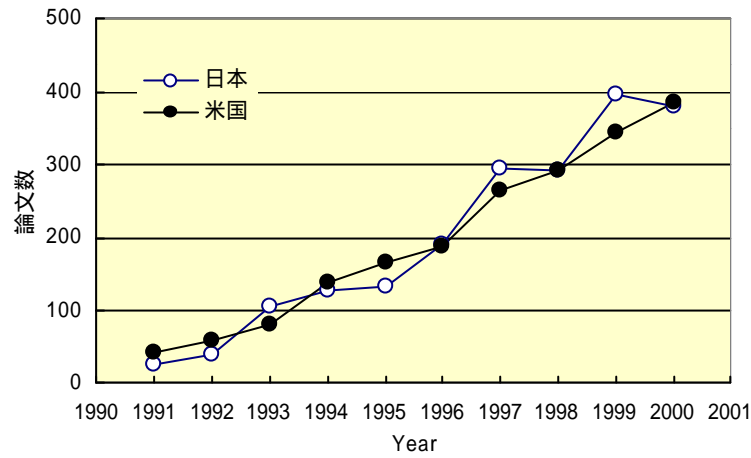


(c) 日本における特許登録数推移

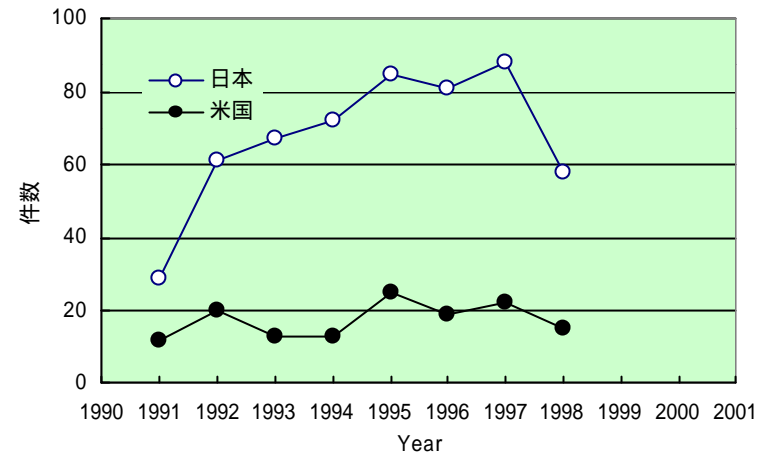


(d) 日本における特許登録数推移

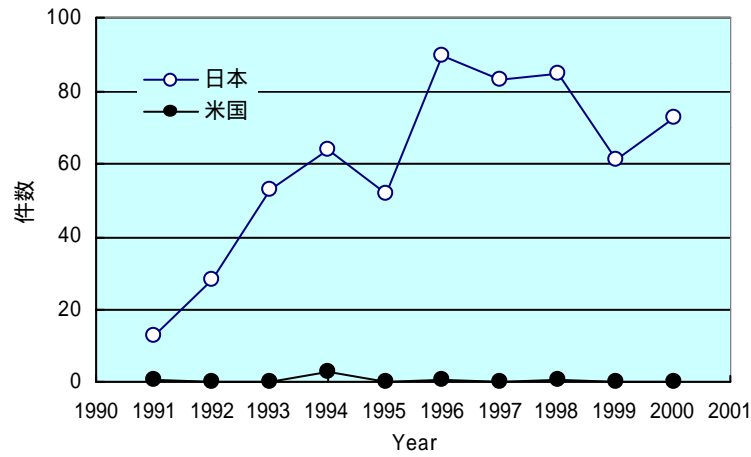
図 5.1-29 単原子・分子操作に関する科学・技術競争力評価



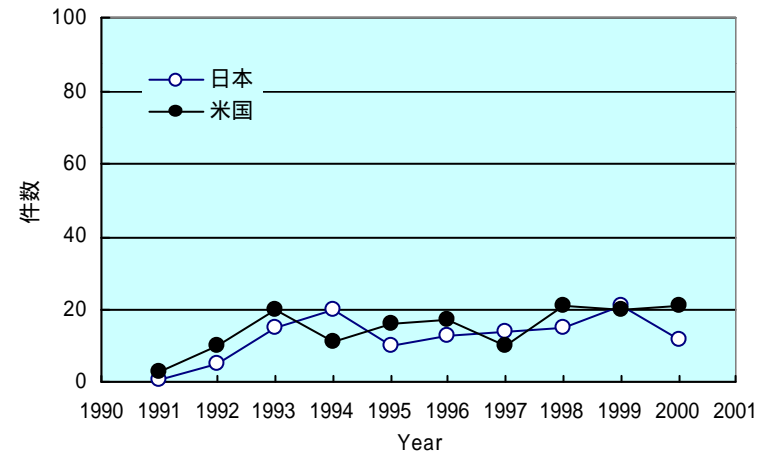
(a) 論文数推移



(b) 自国への出願動向

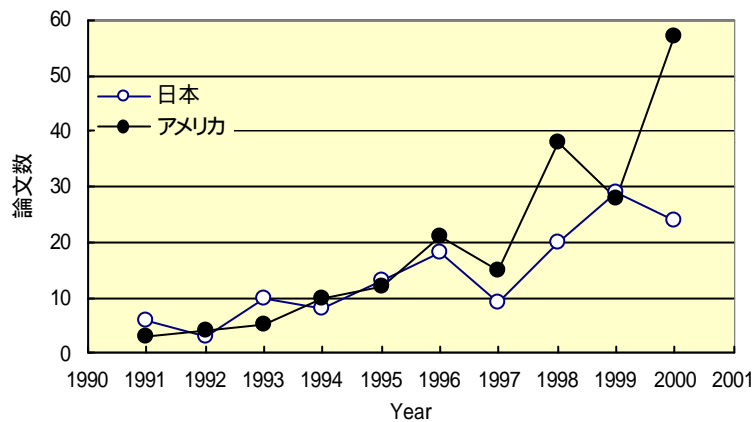


(c) 日本における特許登録数推移

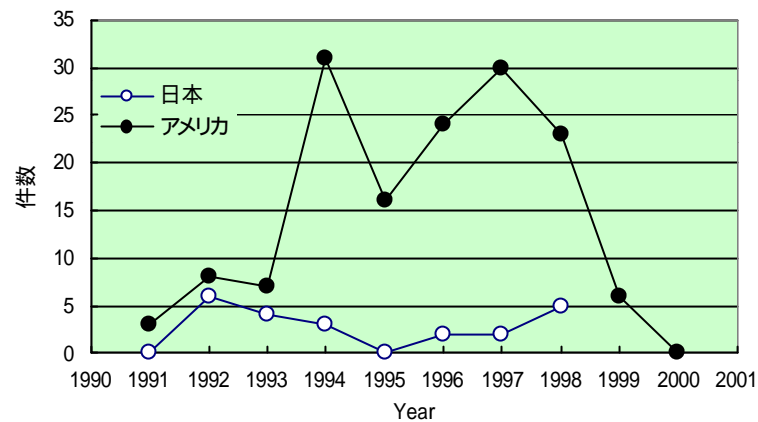


(d) 米国における特許登録数推移

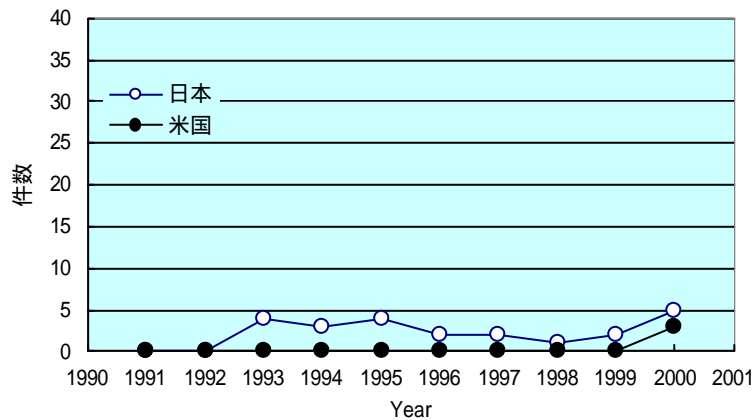
図 5.1-30 走査型プローブ顕微鏡などに関する科学・技術競争力評価



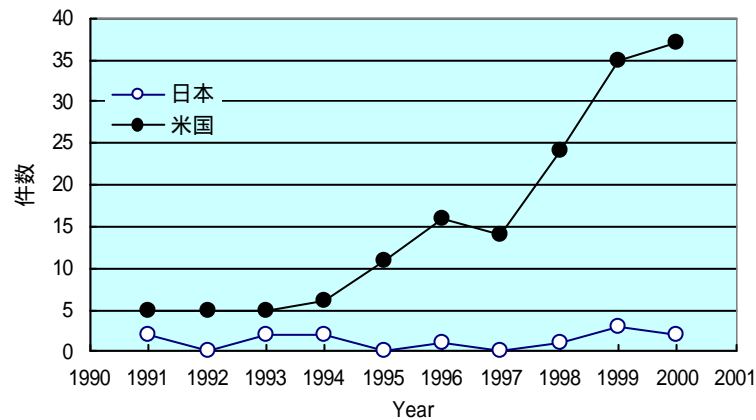
(a) 論文数推移



(b) 自国への出願動向



(c) 日本における特許登録数推移



(d) 米国における特許登録数推移

図 5.1-31 微細加工技術に関する科学・技術競争力評価